

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成30年6月28日(2018.6.28)

【公表番号】特表2017-530031(P2017-530031A)

【公表日】平成29年10月12日(2017.10.12)

【年通号数】公開・登録公報2017-039

【出願番号】特願2017-504395(P2017-504395)

【国際特許分類】

B 4 1 M 5/46 (2006.01)

B 4 1 J 2/48 (2006.01)

H 05 K 3/10 (2006.01)

【F I】

B 4 1 M 5/46 5 1 0

B 4 1 J 2/48

H 05 K 3/10 C

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月17日(2018.5.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項27

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項27】

上記ドナー基板および上記アクセプタ基板の少なくとも一方のシフトが、上記ドナー・フィルムの少なくとも第1および第2の領域を、少なくとも第1のターゲット領域に近接するように連続して位置決めすることを含み、上記複数の出力ビームの方向付けが、少なくとも上記第1のターゲット領域上に多層パターンを描画するために、第1および第2の空間パターンのそれぞれにおいて上記第1および第2のドナー領域に出力ビームを導くことを含む、請求項24に記載の方法。